



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО
4287—
2014

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ (GPS)

Структура поверхности.

Профильный метод.

Термины, определения и параметры структуры поверхности

ISO 4287:1997

Geometrical Product Specifications (GPS) —

Surface texture: Profile method —

Terms, definitions and surface texture parameters

(IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2015

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «ЦИТОпроект» (ООО «ЦИТО-проект») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 453 «Имплантаты в хирургии»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. № 2078-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 4287:1997 «Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности. Профильный метод. Термины, определения и параметры структуры поверхности» (ISO 4287 «Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters»)

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

© Стандартиформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ (GPS)

Структура поверхности

Профильный метод

Термины, определения и параметры структуры поверхности

Geometrical Product Specifications (GPS). Surface texture.
Profile method. Terms, definitions and surface texture parameters

Дата введения — 2016—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины, определения и параметры для оценки структуры поверхности (шероховатость, волнистость и первичный профиль) при помощи методов профилирования.

2 Нормативные ссылки

Следующие стандарты содержат положения, которые посредством ссылок в данном тексте формируют положения настоящего стандарта. На момент публикации указанные издания были действующими. Все стандарты подлежат пересмотру, и сторонам, заключающим соглашения на основании настоящего стандарта, предлагается изучить вопрос о возможности применения последних изданий стандартов, указанных ниже. Члены Международной электротехнической комиссии (IEC) и ИСО ведут реестры действующих международных стандартов.

ИСО 3274:1996 Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности. Профильный метод — Номинальные характеристики контактных (щуповых) приборов. (ISO 3274:1996, Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Nominal characteristics of contact (stylus) instruments)

ИСО 4288:1996, Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности. Профильный метод. Определение и параметры структуры. (ISO 4288: 1996, Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Rules and procedures for the assessment of surface texture)

ИСО 11562:1996, Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности. Профильный метод. Метрологические характеристики фильтров с коррекцией фазы. (ISO 11562:1996, Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Metrological characterization of phase correct filters)

3 Термины и определения

3.1 Общие термины

3.1.1 фильтр профиля (profile filter): Фильтр, который разделяет профили на длинноволновые и коротковолновые компоненты.

[ИСО 115621]

Примечание — В инструментах для оценки профилей шероховатости, волнистости и первичного профиля используют три фильтра (см. рисунок 1). Все они имеют аналогичные характеристики пропускания, определенные в ИСО 11562, но различную длину волны отсечки.

3.1.1.1 фильтр профиля λ_s (profile filter λ_s): Фильтр, который определяет пересечение между шероховатостью и еще более коротковолновыми компонентами, имеющимися на поверхности (см. рисунок 1).

3.1.1.2 фильтр профиля λ_c (profile filter λ_c):

Фильтр, который определяет пересечение между компонентами шероховатости и волнистости (см. рисунок 1).

3.1.1.1 фильтр профиля λ_f (profile filter λ_f): Фильтр, который определяет пересечение между шероховатостью и еще более длинноволновыми компонентами, имеющимися на поверхности (см. рисунок 1).

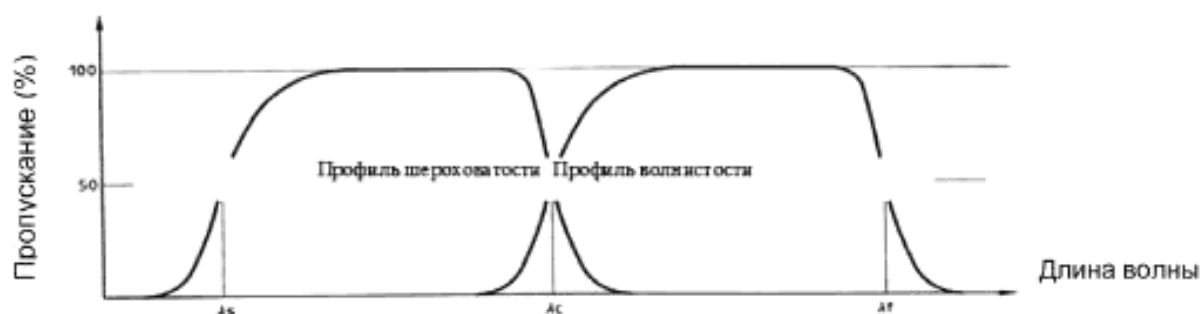


Рисунок 1 — Характеристики передачи профилей шероховатости и волнистости

3.1.2 система координат (coordinate system)

Такая система координат, в которой указаны параметры структуры поверхности.

Примечание — Обычно используют прямоугольную систему координат, в которой оси образуют правосторонние декартовы координаты, причем ось X коллинеарна средней линии, ось Y также номинально расположена на реальной поверхности, а ось Z направлена наружу (от материала к окружающей среде). Это условие соблюдается на протяжении остальной части данного внутреннего стандарта.

3.1.3 реальная поверхность (real surface): Поверхность, ограничивающая тело и отделяющая его от окружающей среды.

3.1.4 профиль поверхности (surface profile): Профиль, который образуется в результате пересечения реальной поверхности указанной плоскостью (см. рисунок 2).

Примечание — На практике обычно выбирают плоскость с нормалью, которая номинально располагается параллельно реальной поверхности и в соответствующем направлении.

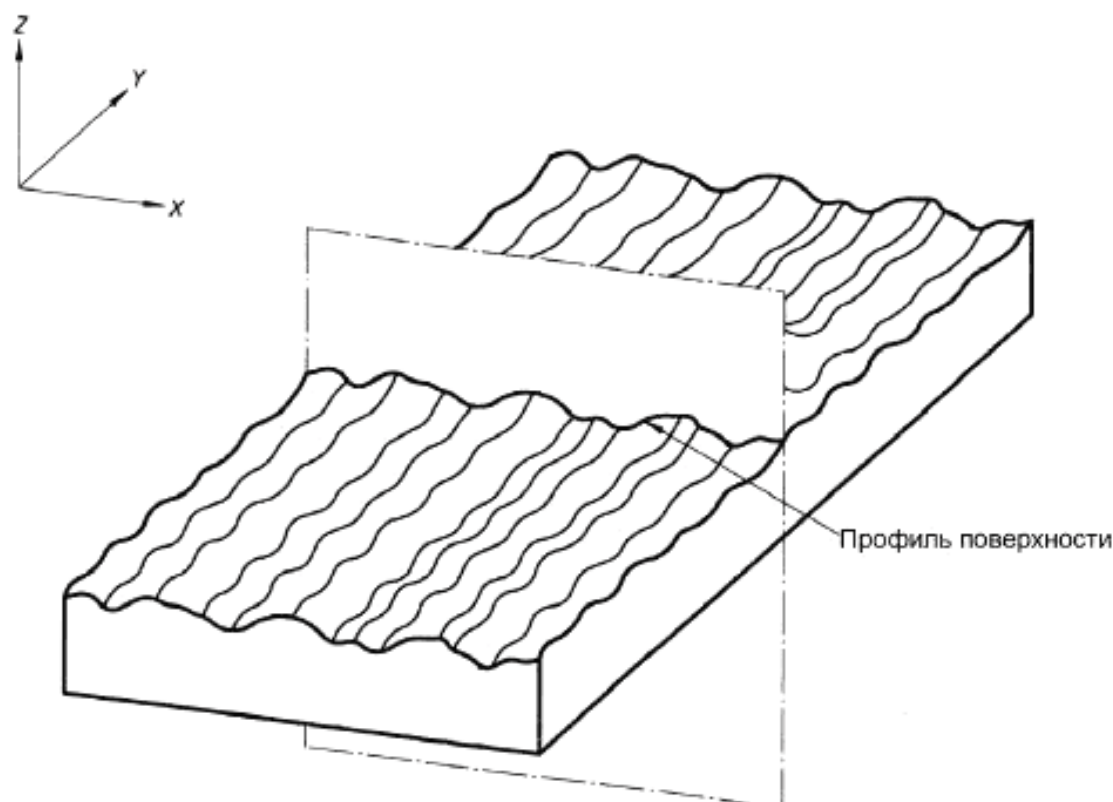


Рисунок 2 — Профиль поверхности

3.1.5 **первичный профиль** (primary profile) (см. ИСО 3274).

Примечание — Первичный профиль служит основой для оценки параметров первичного профиля.

3.1.6 **профиль шероховатости** (roughness profile): Профиль, полученный из первичного профиля путем подавления длинноволнового компонента при помощи фильтра профиля λ_s ; данный профиль умышленно модифицируют (см. рисунок 1).

Примечания

1 Полоса пропускания для профилей шероховатости определяется фильтрами профиля λ_s и λ_c (см. 2.6 и 3.2 ИСО 11562).

2 Профиль шероховатости служит основой для оценки параметров профиля шероховатости.

3 Взаимосвязь по умолчанию между значениями λ_c и λ_s представлена в 4.4 ИСО 3274

3.1.7 **профиль волнистости** (waviness profile): Профиль, полученный путем последовательного применения фильтра профиля λ_f и фильтра профиля λ_s к первичному профилю, с подавлением длинноволнового компонента фильтром профиля λ_f , а также подавления коротковолнового компонента фильтром профиля λ_s ; данный профиль умышленно изменяют.

Примечания

1. Номинальная форма должна быть сначала удалена из общего профиля при помощи методов наименьших квадратов (наилучшее соответствие), до использования фильтра профиля λf для разделения профиля волнистости. Для циркулярной номинальной формы рекомендуется, чтобы радиус был также включен в оптимизацию наименьших квадратов и не был фиксирован к номинальному значению. Данная процедура для разделения профиля волнистости определяет идеальный оператор волнистости.

2. Полоса передачи для профилей волнистости определяется при помощи фильтров профиля λc и λf (см. 2.6 и 3.2 ИСО 11562).

3. Профиль волнистости служит основой для оценки параметров профиля волнистости.

3.1.8 Средние линии

3.1.8.1 **средняя линия для профиля шероховатости** (mean line the roughness profile): Линия, которая соответствует длинноволновому компоненту профиля, с подавлением при помощи фильтра профиля λc (см. ИСО 11562:1996, 3.2).

3.1.8.2 **средняя линия для профиля волнистости** (mean line the waviness profile): Линия, которая соответствует длинноволновому компоненту профиля, с подавлением при помощи фильтра профиля λf (см. ИСО 11562:1996, 3.2).

3.1.8.3 **средняя линия для первичного профиля** (mean line for the primary profile): Линия, определяемая путем подгонки линии номинальной формы по методу наименьших квадратов через первичный профиль.

3.1.9

Базовая длина (sampling length l_p , l_r , l_w): Длина в направлении оси X , используемая для определения неоднородностей, характеризующих оцениваемый профиль.

Примечание — базовая длина для профилей шероховатости l_r и волнистости l_w по числовым значениям равна характерной длине волны фильтров профиля λc и λf соответственно. Базовая длина для первичного профиля l_p равна длине оценки.

3.1.10 **длина оценки** l_n (evaluation length l_n): Длина в направлении оси X , используемая для оценки изучаемого профиля.

Примечания

1 Длина оценки может содержать одно или несколько значений базовой длины.

2 Длины оценки по умолчанию представлены в ИСО 4288, 4.4 ИСО 4288 не содержит длину оценки по умолчанию для параметров W .

3.2 Термины геометрических параметров

3.2.1 **P -параметр** (P -parameter): Параметр, рассчитываемый на основании первичного профиля.

3.2.2 **R -параметр** (R -parameter): Параметр, рассчитываемый на основании профиля шероховатости.

3.2.3 **W -параметр** (W -parameter): Параметр, рассчитываемый на основании профиля волнистости.

Примечание — Параметры, определенные в разделе 4, можно рассчитывать на основании любого профиля. Первая заглавная буква в символе параметра определяет тип оцениваемого профиля. Например, R_a рассчитывают из профиля шероховатости, а P_t — из первичного профиля.

3.2.4 **пик профиля** (profile peak): Направленная наружу (от материала к окружающей среде) часть оцениваемого профиля, соединяющая две соседние точки пересечения профиля с осью X .

3.2.5 **впадина профиля** (profile valley): Направленная внутрь (от окружающей среды к материалу) часть оцениваемого профиля, соединяющая две соседние точки пересечения оцениваемого профиля с осью X .

3.2.6 **различение высот и/или расстояния** (height and/or spacing discrimination): Следует учитывать минимальную высоту и минимальное расстояние пиков и впадин оцениваемого профиля.

Примечание — Минимальная высота пиков и впадин профиля обычно указана в виде процента от P_z , R_z , W_z или другого амплитудного параметра, а минимальное расстояние определяют как процент от базовой длины.

3.2.7 **элемент профиля** (profile element): Пик профиля и прилегающая впадина профиля (см. рисунок 3).

Примечание — Положительную или отрицательную часть оцениваемого профиля в начале или в конце базовой длины следует всегда считать пиком или впадиной профиля. При определении числа элементов профиля на протяжении нескольких последовательных вариантов базовой длины пики и впадины оцениваемого профиля в начале или в конце каждой базовой длины учитывают только один раз в начале каждой базовой длины.

3.2.8 значение по оси ординат $Z(x)$ (ordinate value $Z(x)$): Высота оцениваемого профиля при любом положении x .

Примечание — Высоту считают отрицательной, если ордината расположена ниже оси X , в противном случае высота является положительной.

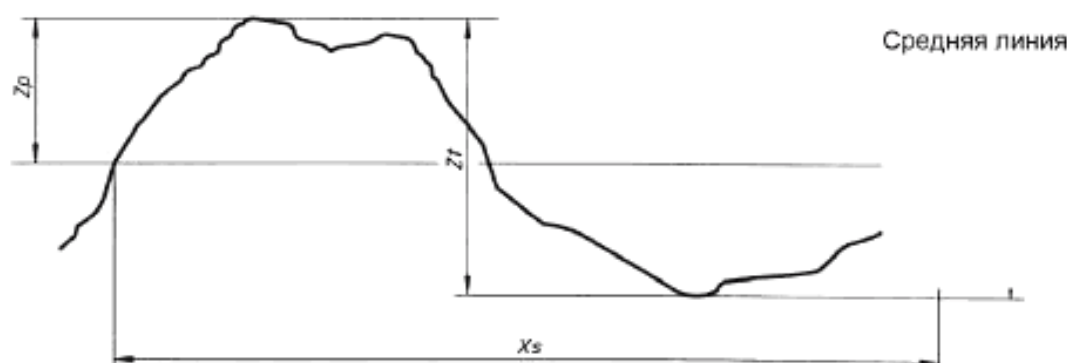


Рисунок 3 — Элемент профиля

3.2.9 местный угол наклона $\frac{dz}{dx}$ (local slope $\frac{dz}{dx}$): Наклон оцениваемого профиля в положении x_i (см. рисунок 4).

Примечания

1 Числовое значение местного угла наклона и, следовательно, параметры $R\Delta q$, $R\Delta q$ и $W\Delta q$ серьезно зависят от расстояния до ординаты ΔX .

2 Формула для расчета местного угла наклона:

$$\frac{dz_i}{dx} = \frac{1}{60\Delta X} (z_{i+3} - 9z_{i+2} + 45z_{i+1} - 45z_{i-1} + 9z_{i-2} - z_{i-3})$$

Представленная выше формула должна использоваться для расстояния до образца, указанного в ИСО 3274 для использованного фильтра, где z_i — высота i -той точки профиля, а ΔX — расстояние между смежными точками профиля.

3.2.10 высота пика профиля Z_p (profile peak height Z_p): Расстояние между осью X и самой высокой точкой пика профиля (см. рисунок 3).

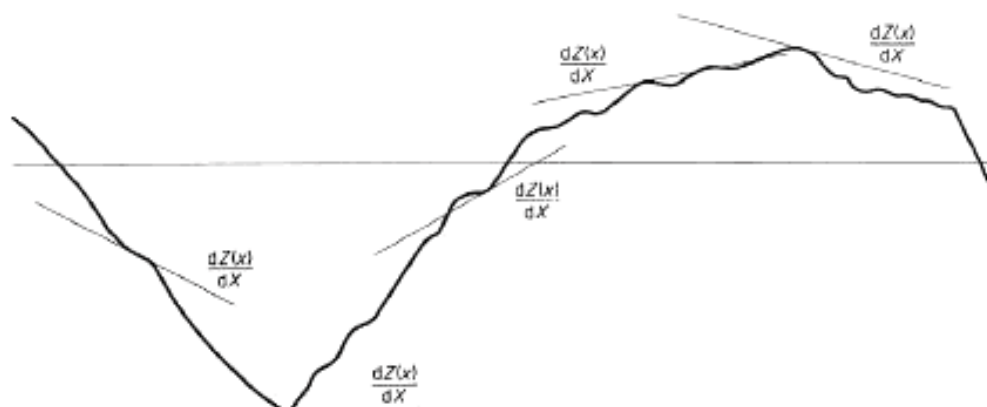


Рисунок 4 — Местный угол наклона

3.2.11 глубина впадины профиля Z_v (profile valley depth Z_v): Расстояние между осью X и самой низкой точкой впадины профиля (см. рисунок 3).

3.2.12 высота элемента профиля Z_t (profile element height Z_t): Сумма высоты пика и глубины впадины элемента профиля (см. рисунок 3).

3.2.13 ширина элемента профиля X_s (profile element width X_s): Длина сегмента оси X , пересекающегося с элементом профиля (см. рисунок 3).

3.2.14 длина материала профиля при уровне c $MI(c)$ (material length of profile at the level $MI(c)$): Сумма полученных длин срезов, которые пересекаются с элементом профиля по линии, параллельной оси X при заданном уровне c (см. рисунок 5).



Рисунок 5 — Длина материала

4 Определения параметров поверхности профиля

4.1 Параметры амплитуды (пик и впадина)

4.1.1 максимальная высота пика профиля P_p , R_p , W_p (maximum profile peak height P_p , R_p , W_p): Максимальная высота пика профиля Z_p в пределах базовой длины (см. рисунок 6).

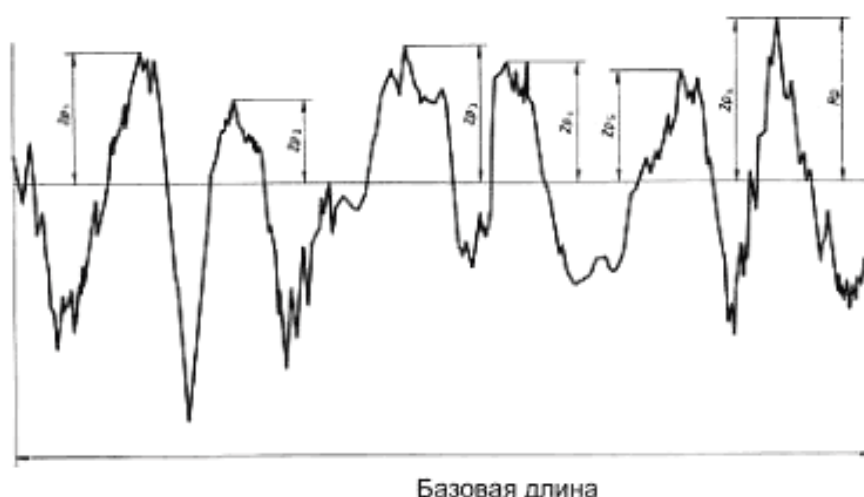


Рисунок 6 — Максимальная высота пика профиля (пример профиля шероховатости)

4.12 наибольшая глубина впадины профиля P_v , R_v , W_v (maximum profile valley depth P_v , R_v , W_v): Наибольшая глубина впадины профиля Z_v в пределах базовой длины (см. рисунок 7).

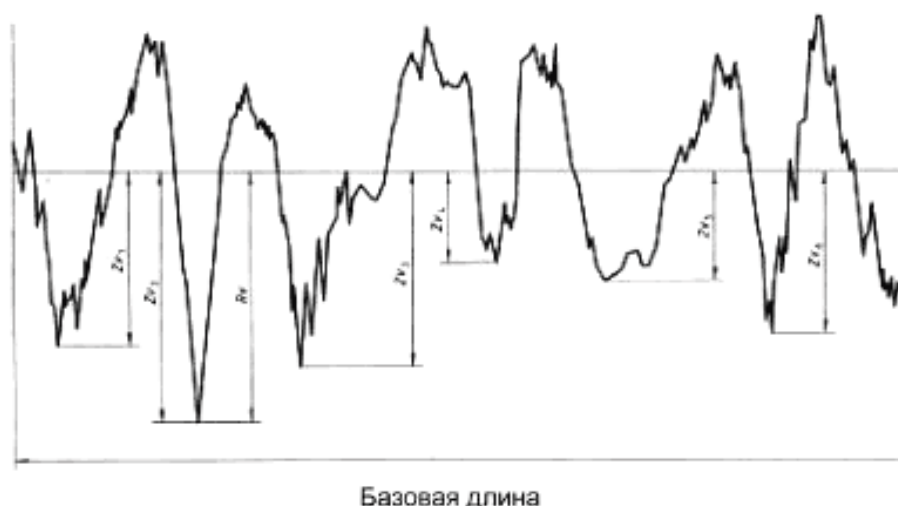


Рисунок 7 — Наибольшая глубина впадины профиля (пример профиля шероховатости)

4.1.3 максимальная высота профиля P_z , R_z , W_z (maximum height of profile P_z , R_z , W_z): Сумма наибольшей высоты пика профиля Z_p и наибольшей глубины впадины профиля Z_v в пределах базовой длины (См. рисунок 8).

Примечание — В ИСО 4287-1 символ R_z использовали, чтобы показать «высоту неровностей по десяти точкам». В некоторых странах используются инструменты для оценки шероховатости поверхности, которые измеряют предыдущий параметр R_z . Таким образом, при использовании существующих технических документов и схем следует соблюдать осторожность, поскольку различия результатов, полученных при помощи различных типов инструментов, не всегда ничтожно малы.

4.1.4 средняя высота элементов профиля P_s , R_s , W_s (mean height of profile elements P_s , R_s , W_s): Среднее значение высоты элемента профиля Z_t в пределах базовой длины (см. рисунок 9).

$$P_c, R_c, W_c = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m Z_{tj}$$

Примечание — Параметры P_c, R_c, W_c требуют различения высот и расстояний. Если не указано иное, то различение высот по умолчанию должно составлять 10 % от значений P_z, R_z, W_z соответственно, а различение расстояний по умолчанию должно составлять 1 % от базовой длины. Должны быть соблюдены оба условия.

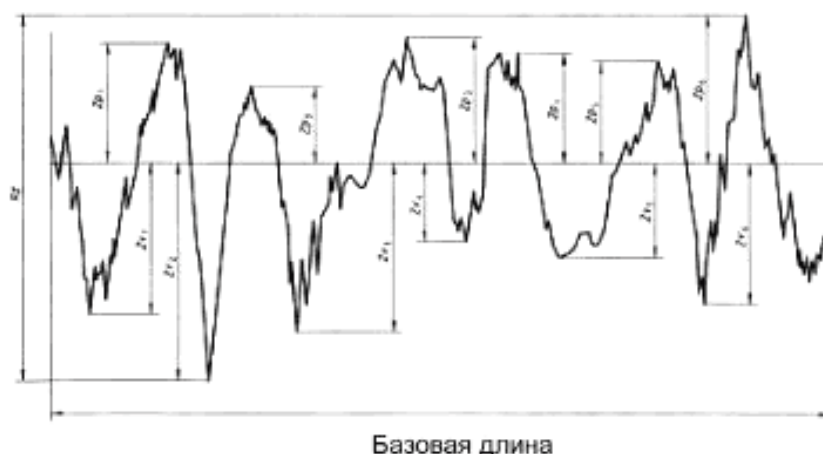


Рисунок 8 — Максимальная высота профиля (пример профиля шероховатости)

4.1.5 общая высота профиля P_t, R_t, W_t (total height of profile P_t, R_t, W_t): Сумма наибольшей высоты пика профиля Z_p и наибольшей глубины впадины профиля Z_v в пределах длины оценки.

Примечания

1 Поскольку значения P_t, R_t и W_t чаще определяются в рамках длины оценки, а не базовой длины, для любого профиля всегда будет верно следующее:

$$P_t \geq P_z, R_t \geq R_z, W_t \geq W_z$$

2 По умолчанию значение P_z равно значению P_t . В данном случае рекомендуется использовать P_t .

4.2 Параметры амплитуды (среднее значение ординат)

4.2.1 арифметическое среднее отклонение оцениваемого профиля P_a, R_a, W_a (arithmetical mean deviation of the assessed profile P_a, R_a, W_a): Арифметическое среднее абсолютных значений ординаты $Z(x)$ в пределах базовой длины.

$$P_a, R_a, W_a = \frac{1}{l} \int_0^l |Z(x)| dx,$$

причем $l = l_p, l_r$ или l_w в зависимости от ситуации.

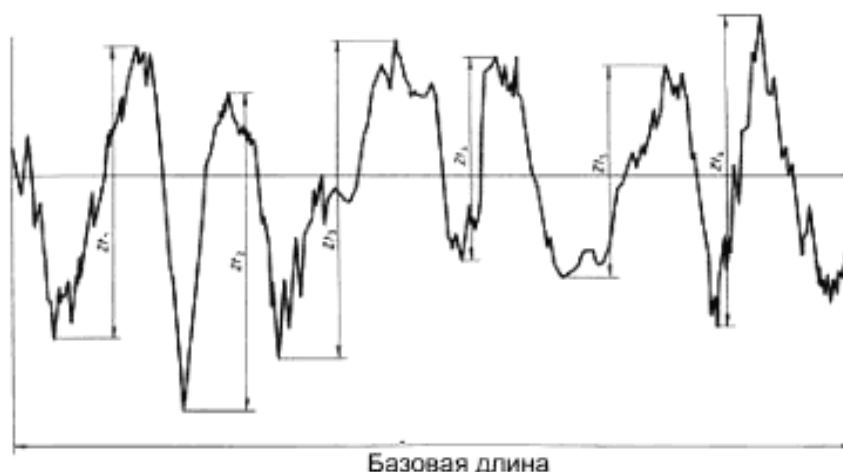


Рисунок 9 — Высота элементов профиля (пример профиля шероховатости)

4.2.2 среднеквадратичное отклонение оцениваемого профиля Pq , Rq , Wq (root mean square deviation of the assessed profile Pq , Rq , Wq): Среднеквадратичное значение ординаты $Z(x)$ в пределах базовой длины.

$$Pq, Rq, Wq = \sqrt{\frac{1}{l} \int_0^l Z^2(x) dx},$$

причем $l = lp, lr$ или lw в зависимости от ситуации.

4.2.3 асимметрия оцениваемого профиля Psk , Rsk , Wsk (skewness of the assessed profile Psk , Rsk , Wsk): Отношение среднего значения ординаты $Z(x)^3$ и Pq^3 , Rq^3 или Wq^3 соответственно в пределах базовой длины.

$$Rsk = \frac{1}{Rq^3} \left[\frac{1}{lr} \int_0^{lr} Z^3(x) dx \right]$$

П р и м е ч а н и я

- 1 Представленное выше уравнение определяет Rsk . Показатели Psk и Wsk определяются аналогично.
- 2 Значения Psk , Rsk и Wsk — это показатели асимметрии вероятностной плотности распределения значений ординаты.
- 3 На эти параметры существенно влияют изолированные пики или изолированные впадины.

4.2.4 эксцесс оцениваемого профиля Pku , Rku , Wku (kurtosis of the assessed profile Pku , Rku , Wku): Отношение среднего значения ординаты в четвертой степени $Z(x)$ и значения Pq , Rq или Wq в четвертой степени соответственно в пределах базовой длины

$$Rku = \frac{1}{Rq^4} \left[\frac{1}{lr} \int_0^{lr} Z^4(x) dx \right]$$

П р и м е ч а н и я

- 1 Представленное выше уравнение определяет Rku . Показатели Pku и Wku определяются аналогично.
- 2 Значения Pku , Rku и Wku — это показатели остроты вероятностной плотности распределения значений ординаты.
- 3 На эти параметры существенно влияют изолированные пики или изолированные впадины.

4.3 Параметры расстояния

4.3.1 средняя ширина элементов профиля PSm , RSm , WSm (mean width of the profile elements PSm , RSm , WSm): Средняя ширина элемента профиля XS в пределах базовой длины (см. рисунок 10).

$$PSm, RSm, WSm = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_{Si}$$

П р и м е ч а н и е — Параметры PSm , RSm , WSm требуют различения высот и расстояний. Если не указано иное, то различение высот по умолчанию должно составлять 10 % от значений Pz , Rz , Wz соответственно, а различение расстояний по умолчанию должно составлять 1 % от базовой длины. Должны быть соблюдены оба условия.

4.4 Гибридные параметры

4.4.1 среднеквадратичный угол наклона оцениваемого профиля $P\Delta q$, $R\Delta q$, $W\Delta q$ (root mean square slope of the assessed profile $P\Delta q$, $R\Delta q$, $W\Delta q$): Среднеквадратичное значение углов наклона ординаты dZ/dX в пределах базовой длины.

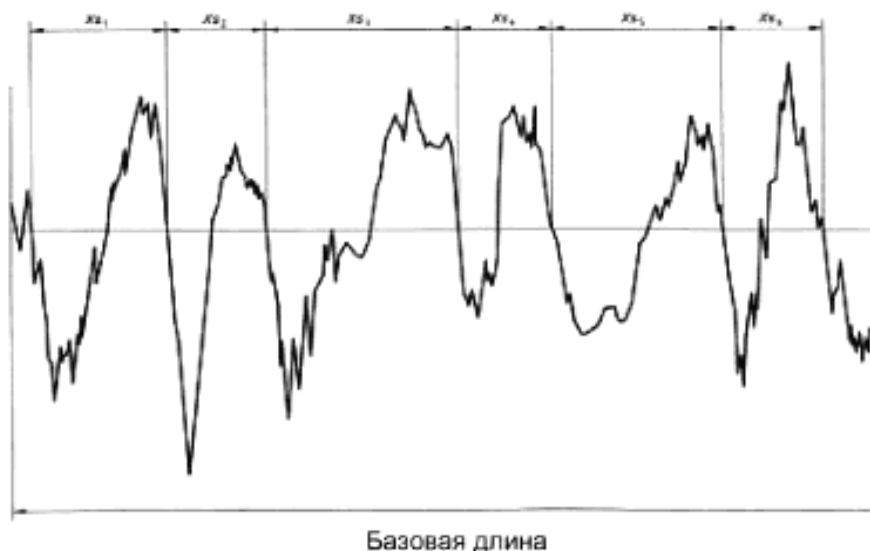


Рисунок 10 — Ширина элементов профиля

4.5 Кривые и связанные с ними параметры

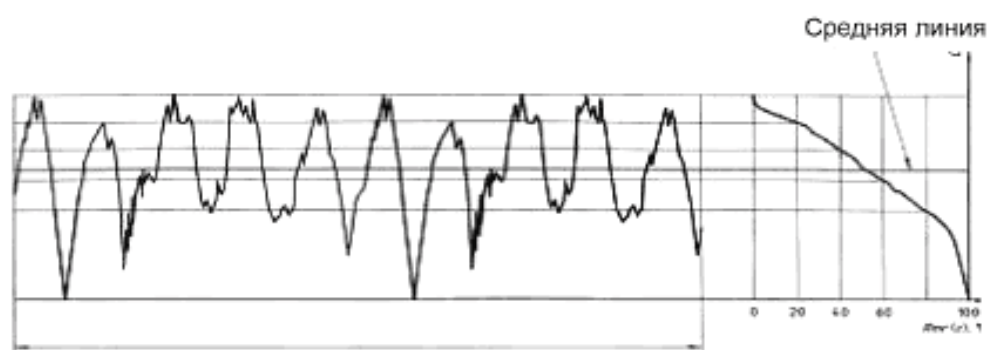
П р и м е ч а н и е — Все кривые и связанные с ними параметры определяются в пределах длины оценки, а не базовой длины, поскольку это обеспечивает большую стабильность кривых и связанных с ними параметров.

4.5.1 коэффициент смятия профиля $Pmr(c)$, $Rmr(c)$, $Wmr(c)$ (material ratio of the profile $Pmr(c)$, $Rmr(c)$, $Wmr(c)$): Отношение длины материала элементов профиля $MI(c)$ при заданном уровне c к длине оценки.

$$Pmr(c), Rmr(c), Wmr(c) = \frac{MI(c)}{ln}$$

4.5.2 кривая коэффициента смятия профиля (Кривая Эбботта-Файрстоуна) (material ratio curve of the profile): Кривая отражает коэффициент смятия профиля как функцию от уровня (см. рисунок 11).

Примечание — данную кривую можно интерпретировать как функцию интегральной вероятности ординат $Z(x)$ образца в пределах оцениваемой длины.



Длина оценки

Рисунок 11 — Кривая коэффициента смятия

4.5.3 **различие высоты среза профиля $R\delta c$, $R\delta c$, $W\delta c$** (profile section height difference $P\delta c$, $R\delta c$, $W\delta c$): Вертикальное расстояние между двумя уровнями срезов для данного коэффициента смятия.

$$R\delta c = C(Rmr1) - C(Rmr2); (Rmr1 < Rmr2)$$

Примечание — представленное выше уравнение определяет $P\delta c$. Показатели $R\delta c$ и $W\delta c$ определяются аналогичным образом.

4.5.4 **относительный коэффициент смятия Pmr , Rmr , Wmr** (relative material ratio Pmr , Rmr , Wmr): Коэффициент смятия, определяемый при уровне среза профиля $R\delta$, относительно эталонного значения $C0$ (см. рисунок 12).

$$Pmr, Rmr, Wmr = Pmr, Rmr, Wmr(C1),$$

где

$$C1 = C0 - R\delta c \text{ (or } R\delta c \text{ or } W\delta c)$$

$$C0 = C(Pmr0, Rmr0, Wmr0)$$

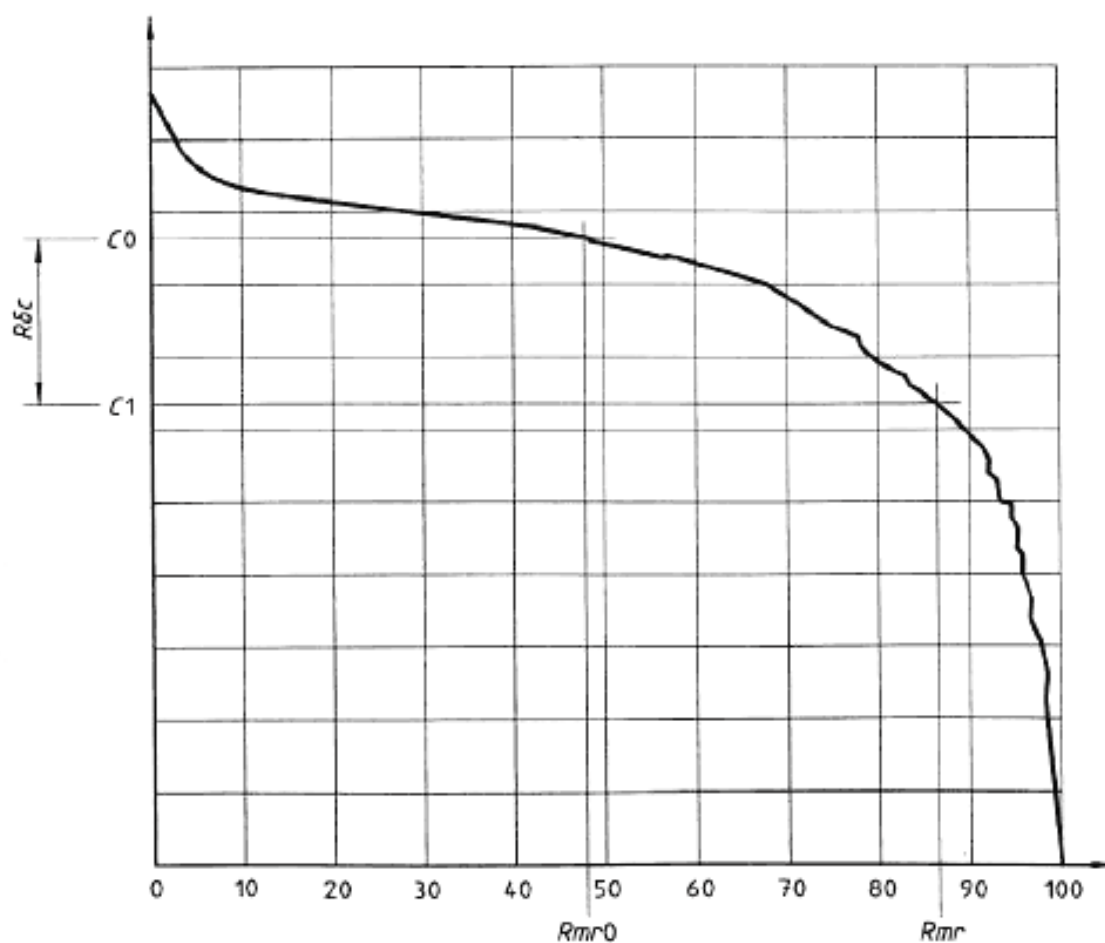


Рисунок 12 — Разделение уровня среза профиля

4.5.5 амплитуда кривой высоты профиля (profile height amplitude curve): Вероятностная плотность распределения значений ординаты $Z(x)$ в пределах длины оценки (см. рисунок 13).

П р и м е ч а н и е — Параметры амплитуды кривой высоты профиля представлены в 4.2.

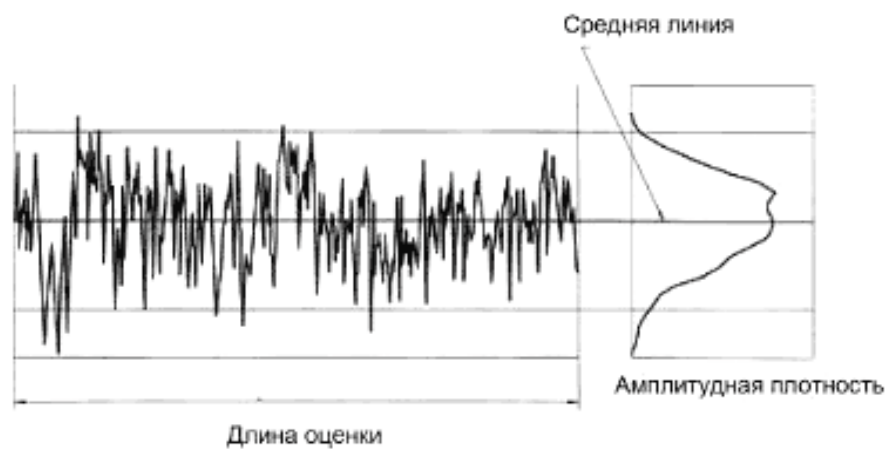


Рисунок 13 — Кривая распределения амплитуд высоты профиля

Приложение А
(обязательное)

Текстовые эквиваленты

Для облегчения буквенно-цифрового представления средних значений для компьютеров рекомендуется использовать следующие текстовые эквиваленты (см. таблицу А.1)

Таблица А.1

Показатель	Текстовый эквивалент
$P\Delta q$	Pdq
$R\Delta q$	Rdq
$W\Delta q$	Wdq
$P\delta c$	Pdc
$R\delta c$	Rdc
$W\delta c$	Wdc
λ_s	L_s
λ_c	L_c
λ_f	L_f

Приложение В
(справочное)

Блок-схема оценки поверхности

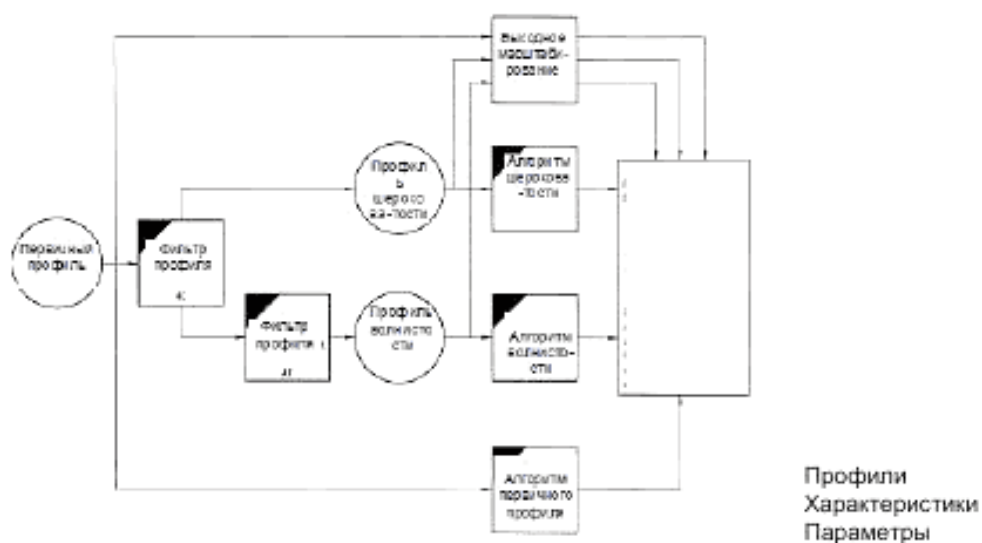


Рисунок В.1

Приложение С
(справочное)Сравнение основных терминов и символов параметров
в ИСО 4287-1 и ИСО 4287

Т а б л и ц а С.1 — Основные термины

Пункт в издании 1996 года	Основные термины, издание 1996 года	Издание 1984 года	Издание 1996 года
3.1.9	Базовая длина	l	$l_p, l_w, l_r^{1)}$
3.1.10	Длина оценки	l_n	l_n
3.2.8	Значение ординаты	y	$Z(x)$
3.2.9	Местный угол наклона	—	$\frac{dz}{dx}$
3.2.10	Высота пика профиля	y_p	Z_p
3.2.11	Глубина впадины профиля	y_v	Z_v
3.2.12	Высота элемента профиля	—	Z_t
3.2.13	Ширина элемента профиля	—	X_s
3.2.14	Длина материала профиля при уровне c	η_p	$MI(c)$
¹⁾ Базовая длина для трех различных профилей: l_p (первичный профиль), l_w (профиль волнистости), l_r (профиль шероховатости).			

Т а б л и ц а С.2 — Параметры структуры поверхности

Пункт в издании 1996 года	Параметры, издание 1996 года	Издание 1984 года	Издание 1996 года	Определено в пределах	
				длины оценки l_n	базовой длины ¹⁾
4.1.1	Максимальная длина профиля	R_p	$Rp^{2)}$		X
4.1.2	Максимальная глубина впадины профиля	R_{v0}	$Rv^{2)}$		X
4.1.3	Максимальная высота профиля	R_y	$Rz^{2)}$		X
4.1.4	Средняя высота профиля	R_c	$Rc^{2)}$		X
4.1.5	Общая высота профиля	—	$Rf^{1)}$	X	
4.2.1	Арифметическое среднее отклонение оцениваемого профиля	R_a	$Ra^{2)}$		X
4.2.2	Среднеквадратичное отклонение оцениваемого профиля	R_q	$Rq^{2)}$		X
4.2.3	Асимметрия оцениваемого профиля	S_k	$Rsk^{2)}$		X
4.2.4	Экссесс оцениваемого профиля	—	$Rku^{2)}$		X

Окончание таблицы С.2

Пункт в издании 1996 года	Параметры, издание 1996 года	Издание 1984 года	Издание 1996 года	Определено в пределах	
				длины оценки l_n	базовой дли- ны ¹⁾
4.3.1	Средняя ширина элементов профиля	S_m	$RSm^{2)}$		X
4.4.1	Среднеквадратичный угол наклона оцениваемого профиля	Δ_q	$R\Delta q^{2)}$		X
4.5.1	Коэффициент смятия профиля		$Rmr(c)^{2)}$		X
4.5.3	Различие высоты профиля среза	—	$R\delta c^{2)}$	X	
4.5.4	Относительный коэффициент смятия	t_p	$Rmr^{2)}$	X	
—	Высота по десяти точкам (удалено в качестве параметра ИСО)	R_z	—	X	

¹⁾ Данная базовая длина представляет собой l_r , l_w и l_p для R -, W - и P -параметров соответственно; значение l_p равно l_n .

²⁾ Параметры определены для трех профилей: первичные профили, профиль волнистости и профиль шероховатости. В таблице указан только параметр профиля шероховатости. В качестве примера представле- ны три параметра — Ra (первичный профиль), Wa (профиль волнистости) и Ra (профиль шероховатости).

Приложение D
(справочное)**Связь с матричной моделью геометрических характеристик изделий (GPS)**

Все подробные сведения о матричной модели GPS представлены в ИСО/TR 14638.

D.1 Информация об этом Международном стандарте и его использовании

ИСО 4287 представляет собой серьезно переработанный и преобразованный стандарт ИСО 4287-1, который совместно со стандартами ИСО 11562 и ISO 327 согласованным образом дополнительно определяет профиль волнистости, профиль шероховатости и первичный профиль, а также их параметры.

D.2 Позиция в матричной модели GPS

Настоящий международный стандарт — это общий стандарт GPS, который влияет на 2-е звено цепочек стандартов по профилю шероховатости, профилю волнистости и первичному профилю в общей матрице GPS, что графически отражено на рисунке D.1.

D.3 Связанные международные стандарты

Связанные международные стандарты — это цепочки стандартов, которые указаны на рисунке D.1.

Фундаментальные стандарты GPS	Международные стандарты GPS						
	Общая матрица GPS						
	Номер звена цепочки	1	2	3	4	5	6
Размер							
Расстояние							
Радиус							
Угол							
Форма линии, не зависимой от данных							
Форма линии, зависимой от данных							
Форма поверхности, не зависимой от данных							
Форма поверхности, зависимой от данных							
Ориентация							
Расположение							
Круговой прогон							
Полный прогон							
Данные							
Профиль шероховатости							
Профиль волнистости							
Первичный профиль							
Недостатки поверхности							
Края							

Рисунок D.1

Приложение Е
(справочное)

Библиография

- [1] ISO/IR 14638: 1995, Geometrical Product Specification (GPS) — Masterplan [ИСО/ТР 14638: 1995 Геометрические характеристики изделий (GPS) — Основная схема]
- [2] VIM:1993, International vocabulary of basic and general terms in metrology. BIPM, IEC, FCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML [VIM:1993 *Международный словарь основных и общих терминов в метрологии*. Международное бюро весов и мер (BIPM), Международная электротехническая комиссия (IEC), Федеральная комиссия связи (FCC), ИСО, ИЮПАК, Международный союз теоретической и прикладной физики (IUPAP), Международная организация законодательной метрологии (OIML)]

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
национальным стандартам Российской Федерации**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ИСО 3274:1996 ИСО 4288:1996 ИСО 11562:1996	— — —	* * *
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.		

Ключевые слова: имплантаты, геометрические характеристики изделий, структура поверхности, профильный метод, параметры структуры поверхности, профиль шероховатости, профиль волнистости, шероховатость, волнистость, пик профиля, впадина профиля

Подписано в печать 03.03.2015. Формат 60х84¼.
Усл. печ. л. 2,33. Тираж 31 экз. Зак. 1066

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»,
123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru